

臨時顕微鏡ユーザー講習会のお知らせ

◆日時:7月26日(火)15:30 ~

◆場所:明大寺 基生研棟 第1セミナー室



基生研・光学解析室では共焦点レーザー顕微鏡を始めとする各種光学顕微鏡や画像解析ソフト等のイメージングに関わる共通機器の管理・運営を行っています。これらの機器を使用するためには、年度始めに行う「顕微鏡ユーザー講習会」を受講していただくことになっておりますが、今年度の講習会を受講されていない方で顕微鏡を使用されたい方が増えてきたため、このたび臨時講習会を行うことになりましたので下記の通りご案内いたします。

今年度、共通機器の顕微鏡を利用される方で、4月の講習会を未受講の方はご参加くださいますようお願いいたします。

<開催案内>

○内容

1)講習会(約45分)

「光学解析室の機種紹介とサポート体制」 亀井保博

「光学解析室の利用方法について」齋田(谷口)美佐子

2)実習《希望者のみ》

ーレンズクリーニングの方法、顕微鏡の基本的な取り扱い方など

○対象

今年度光学解析室顕微鏡類を使用する方でユーザー講習会未受講の方
(4月に受講された方は受講の必要はありません)

○参加申込方法

件名を「臨時顕微鏡ユーザー講習会受講希望」として、ご所属、お名前、メールアドレスをご記入の上、img@nibb.ac.jp までメールをお送りください。

○締切:7月20日(水)

*この日に参加できない方は光学解析室までご連絡ください。

基礎生物学研究所 生物機能解析センター 光学解析室

img@nibb.ac.jp, Tel&Fax : 7630